# JAPANESE PATENT OFFICE PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10270255

(43) Date of publication of application: 09.10.1998

(51) Int.CI. H01F 17/06

(21) Application number: 09076341

(71) Applicant: TDK CORP

(22) Date of filing: 27.03.1997

(72) Inventor: NAKANO ATSUSHI, OI AKINORI, AOKI TAKUYA and

TAKATANI MINORU

# (54) HIGH-FREQUENCY CHIP BEAD ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a high-frequency chip bead element possessed of high-frequency cutoff and low-frequency transmission characteristics by a method, wherein the high-frequency chip bead element is composed of an insulating base and at least a signal conductor, the insulating base is a composite member which is a mixture of ferrite powder and insulating resin, and the signal conductor is embedded in the insulating base in a spiral form.

SOLUTION: An insulating base 1 is formed of composite member of a mixture of ferrite powder and insulating resin. A signal conductor 2 is embedded in the insulating base 1 in a spiral form. The insulating base 1 is equipped with terminal electrodes 51 and 52, provided to both its opposed edge faces for external connection. The signal conductor 2 is wound providing a space between its winding conductors in a direction vertical to a straight line drain between the terminal electrodes 51 and 52. A space between the winding conductors is set larger than the diameter of the wire of the signal conductor 2. The ends of the signal conductor 2 are connected to the terminal electrodes 51 and 52 respectively. By this setup, an unwanted high-frequency component in a high-frequency region contained in frequency signals which pass through the signal conductor 2 can be surely absorbed by the absorbing action of the insulating base 1.

# Concise Explanation

Multilayer electronic parts comprising a resin and ferrite powder are described as bead devices.

# (12)公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平10-270255

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

(51)Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H O 1 F 17/06

H O 1 F 17/06

D

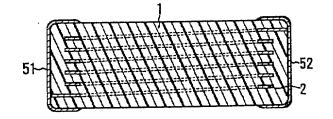
	審査請求 未請求 請求項の数8	OL	(全7頁)
(21)出願番号	特願平9-76341	(71)出願人	000003067 ティーディーケイ株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)3月27日	(72)発明者	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 中野 敦之 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー
		(72)発明者	ディーケイ株式会社内 大井 明徳 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー
· .		(72)発明者	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー
		(74)代理人	ディーケイ株式会社内 弁理士 阿部 美次郎 最終頁に続く

### (54)【発明の名称】高周波チップビーズ素子

## (57)【要約】

【課題】 GHz帯域の高周波成分を確実に吸収できる高 域阻止及び低域通過特性を有する高周波チップビーズ素 子を提供する。

【解決手段】 絶縁基体1と、少なくとも一つの信号導 体2とを含む。絶縁基体1は、フェライト粉ど絶縁樹脂 とを混合した複合部材でなる。信号導体2は、絶縁基体 2の内部に螺旋状に埋設されている。



Will High I

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基体と、少なくとも一つの信号導体とを含む高周波チップピーズ素子であって、

1

前記絶縁基体は、フェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部材でなり、

前記信号導体は、前記絶縁基体の内部に螺旋状に埋設されている高周波チップビーズ素子。

【請求項2】 請求項1に記載の高周波チップビーズ素子であって、

【請求項3】 請求項2に記載の高周波チップビーズ素子であって、

GHz帯域でノイズ吸収特性を有する高周波チップビーズ 素子。

【請求項4】 請求項1に記載の高周波チップビーズ素 ②子であって、

前記絶縁樹脂の含有量は、前記フェライト粉の重量に対 こして5重量部乃至90重量部の範囲にある高周波チップ 位と「で素子。

□【請求項5】 請求項1に記載の高周波チップビーズ素 □子であって、

□ 前記絶縁樹脂は、エポキシ、フェノール、ゴム、アクリ □ ルまたはテフロンの少なくとも一種である高周波チップ □ ビーズ素子。

【請求項6】 請求項1に記載の高周波チップビーズ素

置子であって、

□前記絶縁基体は、相対する両端に一対の外部接続用端子 □違体を有しており

導体を有しており、

前記信号導体は、両端が前記外部接続用端子導体にそれ 30 それ接続されている高周波チップビーズ素子。

【請求項7】 請求項6に記載の高周波チップビーズ素子であって、

前記信号導体は、前記端子導体のある方向とは直交する 方向に巻き進むように巻かれている高周波チップビーズ 素子。

【請求項8】 請求項7に記載の高周波チップビーズ素子であって、

フェライト粉及び絶縁樹脂を混合した塗料または厚膜シートと、導体ペーストまたは金属箔とを、印刷技術また 40 は厚膜シート積層法等によって積層することによって得られる高周波チップビーズ素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波チップビーズ素子に関し、更に詳しくは、GHz帯域でノイズ吸収特性を有する高周波チップビーズ素子に係る。

[0002]

【従来の技術】低域通過型(高域阻止型)の高周波チップピーズ素子は、典型的には、低域通過型フィルタであ 50

る。従来の一般的な低域通過型フィルタは、インビーダンスの整合と、不整合との間の周波数特性の差を利用し、高周波側の周波数帯域に属する信号を反射させることにより、必要なフィルタ特性を得ている。しかし、反射型の低域通過型フィルタでは、反射された不要な周波数成分がフィルタの前段に戻され、例えば、回路中で予期しない発振を引き起すことがある。吸収型の低域通過型フィルタは不要周波数成分を吸収するタイプのフィルタであり、反射型の低域通過型フィルタに見られる上記欠点を改善する。

【0003】吸収型の低域通過型フィルタは既に提案されている。フェライトを用いたものがその一例であり、 積層型ノイズ対策部品として、広く用いられている。

【0004】積層型ノイズ対策部品は、フェライトでなる磁性層の内部に導体を埋設した構造をもち、フェライトペーストと、導体ペーストまたは金属箔とを、印刷技術または厚膜シート積層法等によって積層することによって得られる。

【0005】従来の積層形ノイズ対策部品としては、低 20 直流抵抗であるAg及びAg合金と同時焼成する目的 で、磁性層を、低温焼結の可能なNiCuZnフェライトを用 いたものが知られている。しかし、NiCuZnフェライトは 誘電率が10~15程度であり、導体パターン間に発生 する浮遊容量が大きくなる。このため、自己共振周波数 を高くすることができず、高周波での使用に制限を受け

【0006】別の例として、高透磁率材料であるMn系、高周波材料として適したプラナー系などがあるが、 焼成温度が高く、また、焼成雰囲気の制御などが必要なために、金属内部導体との同時焼成には適さない。

【0007】しかも、フェライトチップビーズの形態を採る積層形ノイズ対策部品の場合、インビーダンスのビークはμの低い材料を用いても700~800MHz程度であり、GHz帯域でのノイズ吸収はできない。また、インビーダンス値を増加するのに巻数を増加させたり、高いμ材を使用すればよいが、そのビーク値が低周波側にシフトする。

【0008】別の先行技術として、U.S.P.4,297,661号は、マイクロストリップをフェライトによって構成した高域通過型フィルタを開示している。この高域通過型フィルタは低域側で吸収作用が発生し、高域側では吸収作用が発生しなくなる現象を利用したものであるが、GHz以上の高周波領域にある不要信号成分を吸収によって抑止することはできない。

【0009】Schiffresは、IEEE Trans Electron Magn Compt. EMC-6 55-61 1964において、フェライトを用いた同軸伝送線路を提案しているいるが、この同軸伝送線路は主にMHz帯域での特性取得を目的としたものであり、GHz以上の高周波領域での透過特性及び反射特性を関示していない。GHz以上の高周波領域では、やはり透

3

過が起こるものと思われる。

【0010】高域側で吸収作用のある非磁性材料と、フェライトとを組み合わせ、高周波側でも吸収による信号除去を行なう試みも報告されている。SchlickeがIEEE Spectrum 59-68 1967において提案したEMIフィルタや、BogarがProc.of IEEE 67 159-163 1979において提案した低域通過型EMIフィルタがその例である。これらの先行技術においては、同軸型フィルタの絶縁物の一部を、フェライトと誘電体とを積層することによって構成してある。また、Fialloは、ペンシルバニア州立大学博士論文 10 1993において、フェライトと誘電体を組み合わせたマイクロストリップ構造のフィルタを提案している。しかし、これらの先行技術においては、多層構造をとらざるを得ず、構造が複雑になる。

【0011】次に、U.S.P.4,146,854号には、フェライトビーズと、金属や樹脂複合部材等でなる電波吸収体とを用いた減衰素子が開示され、また、特開平4-127701号公報には、非磁性のマイクロストリップ線路の一部に電波吸収物質を用いる技術が開示されている。しかし、いずれの場合にも、電波吸収体もしくは電波吸収物質は、吸収しきれない高周波成分を抑える目的で補助的に使用されているに過ぎない。

【0012】更に、U.S.P.4,301,428号には、適当な電気抵抗をもつ導電性素子と、磁性吸収混合物とを含む電線またはケーブル等が開示されている。導電性素子は、繊維、樹脂、またはガラス等でなる非導電性コアを、薄い導電金属層で被覆した複合構造を有している。磁性吸収混合物は非導電性であり、導電性素子を被覆している。しかし、信号線路に電気抵抗値を持たせることはノイズ成分の除去のみならず、信号成分の減衰も引き起こしてしまうため、例えば微小信号を扱う用途では問題がある。また、この先行例は電線を開示するものであって、回路素子としての事例は記載されていない。

【0013】特開平8-78218号公報は、強磁性金属粉と 絶縁樹脂とを混合した複合部材でなる絶縁基体の内部に 信号線用電極を設け、絶縁基体の表面にアーズ用電極を 設けた高周波チップビーズ素子を開示している。この高 周波チップビーズ素子によれば、1 GHz以上の高周波成分を吸収できる高域阻止及び低域通過特性を有する高周波チップビーズ素子が得られる。しかし、この高周波チップビーズ素子は強磁性金属粉を用いるため、高域阻止 周波数特性がシャープであり、阻止周波数領域を拡大するのに向いていない。

#### [0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、GHz 帯域の高周波成分を確実に吸収できる高域阻止及び低域 通過特性を有する高周波チップビーズ素子を提供するこ とである。

【0015】本発明のもう一つの課題は、阻止周波数領域の拡大された高周波チップビーズ素子を提供すること 50

である。

【0016】本発明の更にもう一つの課題は、簡素な構造を有する高周波チップビーズ素子を提供することである。

#### [0017]

【課題を解決するための手段】上述した課題解決のため、本発明に係る高周波チップビーズ素子は、絶縁基体と、少なくとも一つの信号導体とを含む。前記絶縁基体は、フェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部材でなる。前記信号導体は、前記絶縁基体の内部に螺旋状に埋設されている。

【0018】絶縁基体は、フェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部材でなるから、信号導体を通る周波数信号に含まれる高周波領域の不要な高周波成分を、絶縁基体の吸収作用によって確実に吸収できる。具体的には、1GHz以上の高周波帯域において吸収作用(高域阻止)を生じ、それよりも低い周波数帯域に属する信号は通過させる(低域通過)高周波チップビーズ素子となる。従って、本発明に係る高周波チップビーズ素子は、低域通20 過型フィルタとして用いることができる。

【0019】この高周波チップビーズ素子はフェライト 粉を用いるため、高域阻止周波数特性がブロードであ る。このため、強磁性金属粉を用いた場合と比較して、 阻止周波数領域が広くなる。

【0020】しかも、高周波成分を吸収する絶縁基体がフェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部材でなり、この絶縁基体の内部に、信号線用電極が螺旋状に埋設された構造であるから、構造がきわめて簡素化される。

【0021】本発明において用いられる複合部材の場合は、周波数の増加とともに透磁率の減少を伴うけれども、これと同時に誘電率も小さくなり、その分だけインビーダンスの変化が少なくなるように寄与して、結果として反射が少なくなる。このため、高周波領域で吸収による高域阻止作用を発揮する低域通過型フィルタが実現でき、反射の少ない高周波チップビーズ素子を得ることができる。

【0022】しかも、強磁性金属粉を用いた特開平8-78 218号公報に開示の技術と異なって、フェライト粉を用いているので、フェライト粉の残留損失を積極的に利用し、周波数阻止領域を拡大できる。フェライト粉は多結晶体であり、強磁性金属粉と比較して、広い周波数領域にわたって、残留損失を発生する。本発明は、このフェライト粉の特性を有効に利用したものである。

[0023]

【発明の実施の形態】図1は本発明に係る高周波チップ ビーズ素子の断面図、図2は図1に示した高周波チップ ビーズ素子に含まれる信号導体を強調した斜視図であ る。図示された高周波チップビーズ素子は、絶縁基体1 と、少なくとも一つの信号導体2とを含んでいる。絶縁 基体1は、フェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部 材でなる。信号導体2は、絶縁基体1の内部に螺旋状に 埋設されている。

【0024】絶縁基体1は、相反する両端部に、外部接 続用の一対の端子電極51、52を備える。従って、面 実装チップ部品として用いることができる。信号導体2 は、端子導体51、52のある方向とは直交する方向に 間隔を隔てて巻き進むように巻かれる。各ターンの間隔 は、信号導体2を構成する線材の線径以上であればよ い。信号導体2は、両端が一対の端子電極51、52の それぞれに接続されている。

【0025】絶縁基体1は、フェライト粉と絶縁樹脂と を混合した複合部材でなるから、信号導体2を通る周波 数信号に含まれる高周波領域の不要な高周波成分を、絶 縁基体1の吸収作用によって確実に吸収できる。具体的 には、1 GHz以上の高周波帯域において吸収作用(高域 阻止)を生じ、それよりも低い周波数帯域に属する信号 - は通過させる(低域通過)高周波チップビーズ素子とな **しる。従って、本発明に係る高周波チップビーズ素子は、** 低域通過型フィルタとして用いるのに適している。

 $S11(\omega)=(1-T^2)\Gamma/(1-T^2\Gamma^2)$  $S21(\omega)=(1-\Gamma^2)T/(1-T^2\Gamma^2)$  $\Gamma = \{ (\mu_{\text{eff}}/\varepsilon_{\text{eff}})^{1/2} - \text{Zo} \} / \{ (\mu_{\text{eff}}/\varepsilon_{\text{eff}})^{1/2} + \text{Zo} \}$  $T=\exp\{-i\omega(\varepsilon_{eff}\mu_{eff})^{1/2}x\}$ 

と表される。ここで、 $\epsilon_{eff}$ は材料の複素実効誘電率、 μειιは材料の複素実効透磁率である。複素実効誘電率 εett及び複素実効透磁率μettは、実際には材料の複素 \*\*\*誘電率と複素透磁率に形状の因子を加味したものであ 二る。Zoは回路の特性インピーダンスである。

J 

□【0031】まず、高周波領域で吸収を起こすために は、透過率Tがゼロに近くなければならない。その条件 30 は $(\varepsilon_{eft}\mu_{eff})$ が虚数、または実数でマイナスになるこ。 とである。つまり、 $\varepsilon_{eff}$ 、 $\mu_{eff}$ のどちらかまたは両方 の虚数成分が存在し、しかもその値が大きいほど伝送線 での吸収が大きいことになる。言い換えれば、材料の損 失角( $tan \delta$ )が高周波で大きくなることである。

-【0032】また、全周波数にわたって反射を小さくす る (S11を小さくする) ためには反射率Γがゼロに近 くなければならない。従って、 $(\mu_{eff}/\varepsilon_{eff})^{1/2}$ は全周 波数を通して特性インピーダンス20に近くなる必要が ある。

【0033】一方、本発明において用いられる複合部材 は1GHz程度から吸収が顕著となり、20GHz以上でも吸 収があり、また、誘電的吸収も伴なっている。

【0034】一般的に、誘電率を、透磁率μの実数成分 は、吸収のある領域では周波数とともに減少する。この ため、吸収がある場合、高周波チップビーズ素子の特性 インピーダンス20は周波数とともに変化し、結果とし て、反射率Ⅰが増加し、反射が顕著になる。

【0035】本発明において用いられる複合部材の場合 は、周波数の増加とともに透磁率の減少を伴うけれど

\*【0026】この高周波チップピーズ素子は、フェライ ト粉を用いるため、高域阻止周波数特性がブロードであ る。このため、強磁性金属粉を用いた場合と比較して、 阻止周波数領域の広い高周波チップビーズ素子が得られ

6

【0027】しかも、高周波成分を吸収する絶縁基体1 がフェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部材でな り、この絶縁基体1の内部に、信号導体2が螺旋状に埋 設された構造であるから、構造がきわめて簡素化され 10 る。

【0028】本発明に係る高周波チップビーズ素子は、 フェライト材料の残留損失と、有機絶縁樹脂の低誘電率 とを利用している。本発明に係る高周波チップビーズ素 子の低域通過及び高域阻止の機構は次の通りである。 【0029】伝送路において、その反射利得S11(ω) と透過利得 $S21(\omega)$ は、素子の反射率を $\Gamma$ 、透過率を

[0030]

Tとすると以下の式で表される。

も、これと同時に誘電率も小さくなり、その分だけイン ピーダンスの変化が少なくなるように寄与して、結果と して反射が少なくなる。このため、高周波領域で吸収に

よる高域阻止作用を発揮する低域通過型フィルタが実現 でき、反射の少ない高周波チップビーズ素子を得ること ができる。

【0036】フェライト粉と混合する絶縁樹脂は、特に 種類は問わないが、エポキシ系、フェノール系、ゴム 系、アクリル系またはテフロン系で良好な特性が得られ ることを確認している。これらの絶縁樹脂は、単独で用 いることもできるし、併用することもできる。これらの 樹脂を用いることによって、従来のような高温(約90 0℃) でなく、100℃~200℃の低温で製品を得る ことができるため、焼成温度や焼成雰囲気の制限にとら われず、絶縁基体1を容易に製造できる。

【0037】絶縁基体1に含まれるフェライト粉として は、各種の材料を用いることができる。例として、Ni-C 40 u-Zn、Mn-Zn、Mn-Mg-Zn、Ni-Zn等のフェライト材料を挙 げることができる。絶縁樹脂は、フェライト粉の重量に 対して5重量部乃至90重量部の範囲が好ましい。

【0038】この範囲内でフェライト粉の含有量を変化 させることによって、絶縁基体1の $\mu$ 及び $\epsilon$ を任意に変 化させることができ、高周波のノイズ吸収特性を容易に 設計できる。

【0039】フェライト粉に対する絶縁樹脂の含有量が 90重量部よりも多くなると、充分な減衰が得られな 50 い。また、フェライト粉に対する絶縁樹脂の含有量が5

重量部よりも少なくなると、樹脂と均一に混合すること が困難になり、部品の強度が低下すると共に、電極間の 絶縁抵抗の著しい劣化を招く。

【0040】図1及び図2に示した高周波チップビーズ 素子は、フェライト粉及び絶縁樹脂を混合した塗料また は厚膜シートと、導体ペーストまたは金属箔とを、印刷 技術または厚膜シート積層法等によって積層することに よって得ることができる。このため、きわめて量産性に 優れたものとなる。

【0041】図3は本発明に係る高周波チップビーズ素 10 分を吸収する高周波チップビーズ素子を実現できる。 子の電気的等価回路図である。図3に示すように、図1 及び図2に示した高周波チップビーズ素子は、端子間5 1-52に信号導体2によって発生する線路インダクタ ンスLを挿入した等価回路となる。

【0042】図3の回路によって表現される高周波チッ プヒーズ素子の磁気損失は、線路インダクタンス Lに比\* \*例するので、線路インビーダンスLが駆動回路(図示し ない)の出力インビーダンス以上となる周波数帯域で、 損失が大きくなり、低域通過フィルタと等価な特性を示 す。但し、通常の低損失回路素子で構成された低域通過 フィルタと異なって、減衰帯域においては、信号のエネ ルギーを素子内で吸収し、反射させない。このように、 小さな粒子径を有するフェライト粉を含有する絶縁基体 1の内部に、信号導体2を埋設することにより、広い周 波数で大きな磁気損失を示し、しかも、不要な周波数成

【0043】次に、絶縁基体1の組成を変えて得られた 比較例1及び2と、実施例1~6について、インピーダ ンスピーク値と、そのときの周波数とを表1に示す。比 較例1及び2はフェライト内部に信号導体を埋設したも のである。

表 1

	<b>柜</b> 成		インビーダンスピーク	
番号	フィラー	樹脂	周波数(MHz)	Z
比較例 1	NiCuZn7z51}	無し	736	254
比較例 2	NiCuZn7z51}	無し	683	201
実施例 3	NiCuZn7±54}	フェノール 10部	1, 990	146
実施例 4	NiCuZn7x7{}	フェノール 15部	2, 150	152
実施例 5	NiCuZn7x5{}	フェノール 30部	2, 150	188
実施例 6	NiCuZn7±71}	フェノール 60部	1, 680	229
実施例 7	NiCuZn7z5{}	フェノール 60部	2, 450	276
実施例 8	NiCuZnフェライト	フェノール 60部	3, 120	189

【0044】表1の結果から、NiCuZnフェライトのみ で、樹脂を含まない絶縁基体を用いた比較例1及び比較 30 例2では、700MHz程度でインピーダンス・ピークが 発生するのに対して、NiCuZnフェライト及び樹脂の複合 物でなる絶縁基体を用いた実施例1~実施例6では、1 GHz以上の高周波帯域においてインビーダンスピークが 発生することがわかる。

【0045】図4は比較例1と実施例6の電磁気的特性 を比較して示す図である。図4に示すように、比較例1 は、700MHz程度の周波数においてインビーダンスピ ークが発生する特性を示す。実施例6は、3GHz程度の 周波数においてインビーダンスピークが発生する特性を 40 示す。この結果から、樹脂ーフェライト複合部材は、フ ェライト焼結体よりも阻止周波数領域が高いことがわか る。

【0046】図5は磁性金属粉であるカーボニル鉄を用 いて作成されたチップビーズの電磁気的特性L2と、Ni CuZn系フェライトを用いて作成されたチップビーズの電 磁気的特性を比較して示す図である。図5において、横 軸に周波数をとり、縦軸にインビーダンス値│2│をと ってある。図5に示すように、フェライト材料を用いる ことにより、磁性金属粉を用いた場合よりも、広い周波 50 子の別の実施例を示す断面図である。図において、図1

数帯域でノイズをカットすることができる。このこと は、フェライト粉を用いた本発明に係るチップビーズ は、強磁性金属粉を用いた特開平8-78218号公報に開示 の技術と異なって、フェライト粉の残留損失を積極的に 利用し、周波数阻止領域を拡大できることを意味する。 フェライト粉は多結晶体であり、強磁性金属粉と比較し て、広い周波数領域にわたって、残留損失を発生する。 本発明は、このフェライト粉の特性を有効に利用したも のである。

【0047】しかも、カーボニル鉄等の磁性金属粉に比 べ、フェライト材料は、フェライト系及びフェライト組 成の選択幅が広く、磁気的特性を、必要に応じて、広い 範囲で設計できる利点が得られる。

【0048】更に、磁性金属粉(カーボニル鉄)と樹脂 とを混合させた複合材料(特開平8-78218号公報)の場 合、絶縁性を確保するために、カーボニル鉄の表面を酸 化処理し、高抵抗膜を形成しなければならない。これに 対して、フェライトを用いた本発明の場合は、そのよう な前処理が不要であるから、製造工程を短縮することが できる。

【0049】図6は本発明に係る高周波チップビーズ素

~図3と同一の構成部分には参照符号を付して、その詳 細な説明は省略する。図6に示した高周波チップビーズ 素子は、信号導体2が端子導体51、52のある方向に 旋回するように絶縁基体1の内部に埋設されている。絶 縁基体1がフェライト粉と絶縁樹脂とを混合した複合部 材でなることは既に述べた通りである。

#### [0050]

N F.

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、次 のような効果を得ることができる。

- (a) 高周波領域の高周波成分を確実に吸収できる高域 10 阻止及び低域通過特性を有する高周波チップビーズ素子 を提供できる。
- (b) 1 GHz以上の高周波成分を確実に吸収できる高域 阻止及び低域通過特性を有する高周波チップビーズ素子 を提供できる。
- -(c)素子周波数領域の拡大された高周波チップビーズ 素子を提供できる。
  - (d) 簡素な構造を有する高周波チップビーズ素子を提

供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る高周波チップビーズ素子の断面図 である。

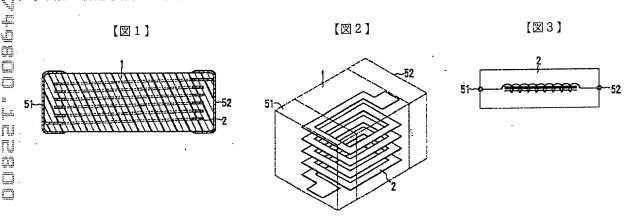
10

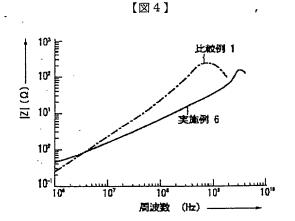
- 【図2】図1に示した高周波チップビーズ素子に含まれ る信号導体を強調した斜視図である。
- 【図3】図1及び図2に示した高周波チップビーズ素子 の電気的等価回路図である。
- 【図4】比較例1と、本発明の実施例6の電磁気的特性 を比較して示す図である。
- 【図5】磁性金属粉であるカーボニル鉄とフェライトと の電磁気的特性を比較して示す図である。
- 【図6】本発明に係る高周波チップビーズ素子の別の実 施例の断面図である。

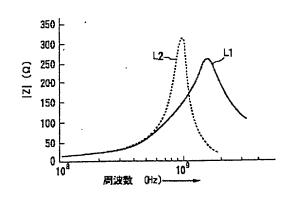
【符号の説明】

絶縁基体 1

2 信号導体

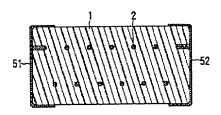






[図5]

[図6]



## フロントページの続き

(72)発明者 高谷 稔

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内